

使用者需求文件(URD)

需求名稱: Smart Sampling System Add Special Recipe Monitor

建立日期: 2024/12/30 建立人: 陳柷榥

修改歷史記錄:

日期	修改人	版本	描述
2024/12/30	陳柷榥	1	新增

日 錄

1	需求概	既要(Background)	3
	1.1	需求目的	3
	1.2	本文件所涉及的專業術語或專有名詞	3
2	現況概	既述(As Is)	3
	2.1	現行作業	3
	2.2	需改善原因	3
3	未來制	犬況概述(To Be)	3
	3.1	改善後作業描述	3
	3.2	預期效益	3
4	詳細課	喜求描述	. 4

1. 需求概要(Background)

1.1 需求目的

工廠內的重點產品、光阻與機台除了以 normal sampling 做 monitor 外,還需建立特殊 KLA recipe 來 monitor 特定的 defect。因此需要修改現行的 smart sampling system,使其能夠針對特定的產品、光阻或機台於 KLA 站點使用指定的 KLA recipe 進行 defect monitor。

1.2 本文件所涉及的專業術語或專有名詞 無。

2. 現況概述(As Is)

2.1 現行作業

使用者針對 By tool 或 By part 的功能去設定 sampling rule 掃 normal KLA recipe。

現行系統無法針對特定 sampling rule 去排除特定產品進站。

2.2 需改善原因

現行系統無法透過設定去使用特定 KLA recipe 進行特殊 defect monitor, 進而無法達到產線上的品質管控。

3. 未來狀況概述(To Be)

3.1 改善後作業描述

使用者能針對 By toll 或 By part 的功能去設定進站條件,例如 By wafer、By lot tail、By serial code 等方式掃指定的 KLA recipe。可以自由設定 monitor 的頻率,例如 By lot tai "0,6" 或者 By wafer 每 300 片掃 2 片等方式設定。

Exclude item 可以設定 Part ID · 使設定的 sampling rule(By tool)排除該 Part ID 進站 · 同時保有該 Part ID 在其他 sampling rule(By part) 進站的 monitor 頻率。

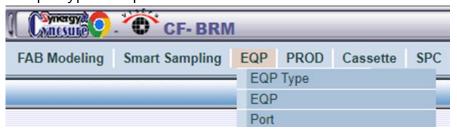
3.2 預期效益

未來針對重點產品<u>、</u>光阻與機台皆能進行 monitor 並有更好的 defect 品質。

- 4. 詳細需求描述
 - 4.1 Special Recipe Monitor
 - 4.1.1 使用者能針對 By Tool 或 By Part 去設定進站條件, 例如 By wafer、By lot、By lot tail、By serial code 等方式掃指定的 KLA recipe.
 - 4.1.2 設定介面



4.1.3 字元 maintain 位置會在 BRM/EQP 中, 命名為"KLA Special Recipe Type Setup".



4.1.4 設定介面



4.1.5 系統根據設定所定義的 type 去定義要掃的 Logical PPID 給機台.

Area	Defect(%)	Logic		
Sensing Area	字元, NA (NA就是不加任何字元)	"Logical PPID" + "_字元"		
Light Shield		"Logical PPID" 的 "FSC" 改成 "FLC" + "_字元"		
PAD		"Logical PPID" 的 "FSC" 改成 "FPC" + "_字元"		
Scribe Line		"Logical PPID" 的 "FSC" 改成 "FPC_SL" + "_字元"		

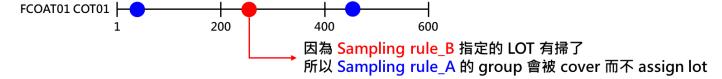
- 4.1.6 利用新的 Logical PPID 去 BRM 中(BRM/EQP/Logical PPID and PPID relation)做 mapping.
- 4.1.7 若該 sampling lot 同時符合 normal & special recipe sampling rule, 則兩個 recipe 都需要 scan.
- 4.1.8 Special sampling rule 不會 cover 前面的 layer.
- 4.1.9 Special sampling rule 須獨立 group 做 monitor, 與一般 sampling 分開計算.

As Is

GL Sampling rule -

Sampling rule_A: 設定為 FCOAT01 COT01 每 200 pcs 要掃 1 pc

Sampling rule_B: 設定為 FEXPC01 每 100 pcs 要掃 1 pc



To Be

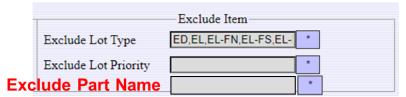
GL Sampling rule -

Sampling rule_A:設定為 FCOAT01 COT01 每 200 pcs 要掃 1 pc

Sampling rule B:設定為 FEXPC01 每 100 pcs 要掃 1 pc

兩個 Sampling rule 彼此不互相 cover, 個別計算

- 4.2 Newly Added Exclude Item
 - 4.2.1 新增項目"Exclude Part Name", 當在 sampling rule 為"By EQP" 或"By Sub-EQP"時能夠排除該產品進站,同時保有該 sampling rule 的進站頻率.
 - 4.2.2 Part Name 可以模糊比對且多筆設定.



4.3 Batch Smart Sampling Rule Import

- 4.3.1 現行設定有綁定"Group Step Name"的 sampling rule 無法使用 batch import 的功能.
- 4.3.2 系統針對 Step Name, Serial Code Function 皆可以 batch import.

Stage	Step Type	Step Name	OP Number	Is Process	Group Step Name
CF*_PH*	12CF-KLA	*		Y	CMZ-PL1KL1,CMZ-PL1IO1
CF*_PH*	12CF-KLA	*:		Υ	CMZ-CL1KL1,CMZ-CL1IO1
CF*_PH*	12CF-KLA	*		Υ	CMZ-BL1KL1,CMZ-BL1IO1
CF*_PH*	12CF-KLA	*		Υ	CMZ-AD2KL1,CMZ-AD2IO1
CF*_PH*	12CF-KLA	*		Υ	CMZ-AD1KL1,CMZ-AD1IO1
CF*_PH*	12CF-KLA	*		Υ	CMZ-UL1KL1,CMZ-UL1IO1
CF*_PH*	12CF-KLA	*		Y	CMZ-ML1KL1,CMZ-ML1IO1

4.4 影響單位

4.4.1 CF-PIE, CF-PE